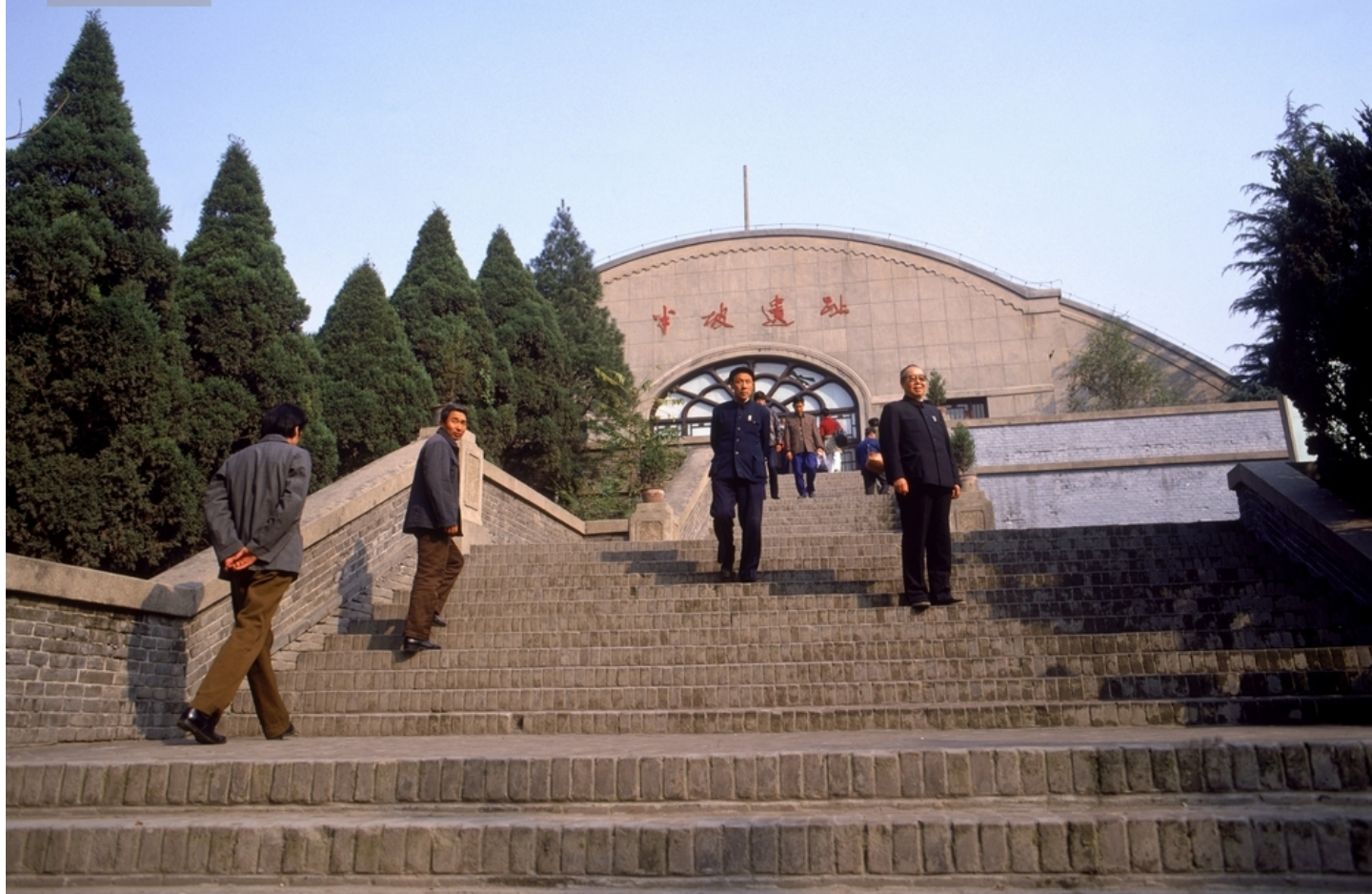




作品番号 : 01401917

作品タイトル : 半坡遺跡

作家 : 増見 芳隆

キャプション :

コレクション :

ソース :

撮影地 : 中国, 西安郊外

撮影年月日 :

学術名 :

クレジット表記 :

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 3848px × 3078px

印刷サイズ : 27.9cm × 22.3cm

データサイズ : 8.9MByte

ファイル形式 : JPEG